

《电子工艺化学原理》课程教学大纲

课程英文名称 Principles of electronic process chemistry

课程代码:

课程归属:

适用专业: 化工、应化、材料

开课单位: 材料与能源工学院

总学时数: 32

总学分数: 2.0

编写年月: 2017 年 6 月

修订年月: 2017 年 6 月

执 笔: PCB 创新学院教研组

一、课程性质和任务

授课对象: 印制电子电路专业或相关专业的本科生;

课程类别: 印制电子电路专业或相关专业的一门专业必修课;

课程简介: 本课程分三大部分, 第一部分介绍工业纯水、纯气的各种制备工艺、技术要点等核心内容, 包括工业纯水的等级及应用范围、水源选择、水质分析、工艺流程及特点; 第二部分介绍集成电路的基本概念和背景知识, 系统分析了氧化工艺、扩散工艺、离子注入技术、光刻技术、封装测试、物理化学气相沉积等内容; 第三部分主要介绍了电子工艺中常用的材料, 如低介电材料、聚合物膜材料、光刻胶和封装材料等。

教学目标: 本课程内容新颖, 力求反映国内外纯水生产和检测中的新技术、新工艺、新进展, 并紧密结合国内技术应用现状, 让学生学习后具有一定的实用能力。通过电子产品净化工艺过程简介、电子元器件的焊接机理及焊接操作和质量监控、电子产品的装配工艺及文件的制作、电子产品中使用材料的讨论, 以及综合运用前面所学的知识点, 达到理论联系实际、学做合一的目的。

二、课程教学内容和要求

1 理论教学 32 学时

第一章 净化工艺 (9 学时)

1.1 高纯水制备工艺 (3 学时)

1.2 高纯气体制备工艺 (3 学时)

1.3 电子材料的清洗及制备工艺 (3 学时)

第二章 电子工艺 (17 学时)

2.1 集成电路芯片制作工艺 (2 学时)

- 2.2 氧化工艺 (2学时)
- 2.3 扩散工艺 (2学时)
- 2.4 离子注入技术 (2学时)
- 2.5 光刻技术 (3学时)
- 2.6 组装与封装技术 (2学时)
- 2.7 物理气相沉积 (2学时)
- 2.8 化学气相沉积 (2学时)

第三章 电子工艺中常用的化学材料 (6学时)

- 3.1 低介电常数材料 (2学时)
- 3.2 聚合物膜材料 (2学时)
- 3.3 光刻胶与封装材料 (2学时)

三、考核方式

本课程采用期末闭卷笔试+平时成绩的方式。

四、先修课程

由于本课程是印制电路板专业课程，在授课过程中运用了大量的基础课和技术基础课的知识，需要先修物理化学、无机化学、大学物理、高等数学等。

五、建议教材及参考资料

建议教材：《现代印制电路原理与工艺》第二版，机械工业出版社，2010年1月。

参考资料：《工业纯水制备技术·应用设备及应用》、《集成电路制造工艺》、
期刊《印制电路信息》